## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-254192

(43)Date of publication of application: 12.10.1990

(51)Int.CI.

C25D 1/08 C25D 11/04

(21)Application number: 01-074388

(71)Applicant: MASUDA HIDEKI

BABA NORINAGA

TANAKA HIDEKI

(22)Date of filing:

27.03.1989

(72)Inventor: MASUDA HIDEKI

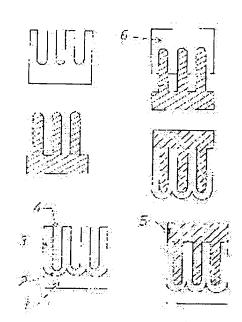
BABA NORINAGA TANAKA HIDEKI

## (54) PRODUCTION OF POROUS MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a porous material having straight pores parallel to each other by filling a substance into the pores in a porous oxide film formed by anodically oxidizing Al, removing the film to form a negative structure, depositing other substance and removing the negative structure.

CONSTITUTION: A porous oxide film formed by anodically oxidizing an Al base 1 is used as a matrix and a substance 5 such as various metals or an org. polymer is injected into the pores 4 in the film. The Al base 1 is removed and the film is dissolved and removed to form a negative structure having columns. A metal, a semiconductor or an org. substance 6 is filled into the space among the columns and the negative structure is selectively dissolved and removed to obtain a porous material having the same geometric structure as the matrix.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

## ⑲ 日本 国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-254192

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月12日

C 25 D 1/08 11/04

Ε

7730-4K 7179-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

多孔性材料の作製方法

②特 願 平1-74388

②出 願 平1(1989)3月27日

特許法第30条第1項適用 昭和63年12月2日 日本表面科学会発行の「第8回表面科学講演大会講演 要旨集」に発表

@発	明	者	益	田	秀	樹	神奈川県横浜市緑区もえぎ野22-4 第6もえぎ野ハイツ
@発	明	者	馬	場	宣	Ŕ	神奈川県川崎市宮前区神木1-1-17
@発	明	者	Œ	ф	_	樹	-
መ <del>出</del>	願	人	— <b></b>		秀		東京都世田谷区下馬6-37-3 梅田方
<u>の</u> 出	~	人	馬				神奈川県横浜市緑区もえぎ野22-4 第6もえぎ野ハイツ
	/-	· .	• • •	場	宣	艮	神奈川県川崎市宮前区神木1-1-17
⑪出	願	人	$\boxplus$	中	秀	樹	東京都世田谷区下馬 6 -37-3 梅田方

明細書

## 1. 発明の名称

多孔性材料の作製方法

## 2. 特許請求の範囲

## 3. 発明の詳細な説明

## [産業上の利用分野]

この発明は多孔性材料の作製方法に関するもので、より詳しくは、孔径が一定、かつ、互いに並

行な直行機細孔を有する多孔体を作製する方法に 関するものである。

#### [従来の技術]

[発明が解決しようとする課題]

上記1)~3)の方法においては、得られる額 孔は曲折しており、編孔の大きさを一定とするこ とも一般に困難である、又、 知礼は必ずしも言道 しておらず、閉塞状態にあるものも少なくない。 4) の方法によれば一定孔径の細孔を規則的に形 成することが可能であるが、大面積材料の作製は 困难であり、一般に高価な装置と多大な労力を必 更とする. 5)、6)の方法によれば、互いに並 行かつ孔径の崩った多孔材料を作製することが可 能である.しかし、5)の方法では適用できる材 質が荷電粒子に対する感応性を有し、エッチング 処理により選択的な溶解が可能な高分子材料に限 定されるため、耐薬品性や耐熱性に限界がある。 また, 粒子の打ち込みを利用するため. 孔密度も 高くすることは困難である. 6)の方法では、材 質がアルミニウム酸化物に限定されるため得られ る多孔性材料の化学的な安定性が乏しく、電気的 な 導電性も有しない.

[課題を解決するための手段]

-3-

このようにして得られたネガ株造の柱状株造間に図中(e)に示すように金属、半導体、または有機物(6)を充填させ、その後、ネガ株造物質を選択的に溶解除去することにより、(a)と同一の幾何学的な株造を有する多孔性材料(f)を得る.

#### [作用]

以下、実施例をもとにより本発明のより詳細な説明を行う.

孔径の揃った互いに並行な直行細孔を介し、任題の材質による多孔性材料を作製する方法としてアルミニウム陽極酸化皮膜の多孔質構造を他のより有用な物質により置き換え、元の多孔性材料を同一の幾何学的構造を有する新足な多孔性材料を得る、このための手法として図に模式的に示すでロセスを用いる。

-4-

## [ 実 施 例 ]

#### 実施例1

アルミニウム陽極酸化皮膜をベースとなる多孔性材料とし、細孔内部に金属鉄を電解法により充填の後、陽極酸化皮膜を溶解除去することによりおが構造体とし、その上に別の金属を折出させた後、ネガ構造体を溶解除去することにより陽極酸化皮膜と同一幾何学構造を有する金属多孔質材料を得た。

電解被組成 0.5 重量% シュウ酸水溶液 液温 20 ℃

電解条件 1007 直流定電圧

证解時間 5 分

陽極酸化皮質形成後、電流回復処理すなわち、 陽極酸化処理電圧よりも印加電圧を下げて通電・ 電解を行うことにより、 多孔質皮膜底部に存在す るバリアー層の厚さを低波させる処理をおこなっ た。これは後に、鉄塩溶液を電解液とし電解する ことにより細孔内部に鉄の充填させる際、 金属を 均一に充塡するために有効である. 陽極酸化皮膜 の孔径の制御は、燐酸または、燐酸スルファミン 酸混合溶液により細孔内壁を均一に溶解処理する ことにより適宜おこなった、孔径拡大処理を施し た後、シュウ酸溶液中において再び15 V 程度の定 電圧で陽極酸化を施すことは、 金属の良好な充塡 に有効である.

鉄充填条件の一例としては以下の条件があげられ る.

電解液組成 FeSO. • 7H20 80x/L

Наво,

30 g/L

MgSO.

20g/L

-7-

液組成

AgNO3 50g/L

NaOH

25g/L

還 元 剤 ぶどう糖

処理時間

304

銀折出後、硫酸溶液(30重量%)中において鉄を 選択的に溶解・除去することによりもとの陽極酸 化皮膜と同一の構造を有する銀の多孔性材料を得 ることができた.

#### 寒旋例 2

実施例1と同様な方法により作製した金属柱状 構造間に重合開始材(例えば過酸化ペンゾィル) を含むメタクリル酸メチルを充塡し、加熱重合後、 金属を酸により選択的に溶解・除去することによ り高分子材料からなる多孔性材料を得ることが出 来 た.

### [発明の効果]

本発明を実施することにより従来の疑極酸化多 孔質皮膜が有する問題点を解決することが可能と 特開平 2-254192(3)

電解条件 交流定電圧

10 V. 10分

直流定電流

10~ 30 mA/cm2.

30 分

以上の処理により隔極酸化皮膜細孔内部には鉄 が充塡され、更に、細孔内を完全に充塡したのち. 鉄電析層は陽極酸化皮膜上面覆いながら成長を行 い、この過電折層は柱状構造を支える土台構造と なる. 鉄充填終了後、隔極酸化皮膜部分を飽和昇 こう宿液に浸し、地金アルミニウムを選択的に容 解させることにより剝離し、燐酸・クロム酸混合 溶液中に浸漬することによりアルミニウム酸化皮 膜を選択的に溶解除去し、鉄の柱状構造体を得た。 煩酸・クロム酸処理に先立ち、皮膜の地金側部分 を高周波スパッターエッチング等の方法により削 れば、細孔底部にある細孔径が不均一な部分を除 去し、より太さの均一な柱状構造を得るために有 効である.

次に鉄のネガ構造に、銀の無電解析出を行い、 柱状構造間を銀で充塡した 無電解析出浴として は以下のものを使用した.

-8-

なる。すなわち、水和アルミナを金属。高分子材 料に置き換えることにより、 化学的な安定性、 耐 溶剤性を増すことが可能となる. 金属, 半導体で 置き換えることにより導電性を有する多孔性材料 を作製することが可能となり、種々の電極材等へ お利用が可能となる. 又, このような金属または 半導体の1ミクロン以下の炭細化は一般に表面の 化学的な活性を増すことが知られており、 触媒及 び 化学センサー等への 応用が可能となる.

この様に、本発明によれば、アルミニウム器を 酸化皮膜と同様な低く微細、互いに並行な直行細 孔を有する多孔性材料を任意な物質で作製するこ とが可能となり、アルミ陽極酸化皮膜に比較し便 れた多孔性材料の作製が可能となる.

### 4. 図面の簡単な説明

- ( a) はアルミニウム 陽極酸化皮膜断面模式図、
- (b) は細孔内部に他の物質を充填した状態図.
- (c) はアルミニウム 地金を溶解除去した図.
- ( d ) はアルミニウム 陽極酸化皮膜を溶解除去し

て得られる柱状構造体(ネガ構造)。(c)は柱状構造体に他の物質を充填した状態。(f)は最終的に得られる多孔性材料(ボジ構造体)。

1 . . . . 地 金 ア ル ミ ニ ウ ム

2 . . . . 陽 極 酸 化 皮 額 バ リ ア ー 歴

3 . . . . 陽極酸化皮膜ボーラス層

4 . . . **38** 7L

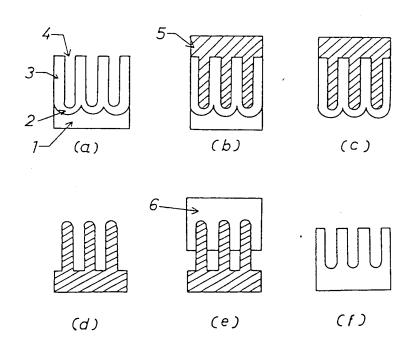
•

5 . . . . 充填物

6 . . . . 置 換 物 質

特許出願人 益田秀樹 馬場宣良 田中秀樹

-11-



平成元年8月2日

## 手続補正書 (方式)

#### 平成元年8月2日

#### 特許庁長官殿

- 1. 事件の表示 平成元年特許顧第74388号
- 2. 発明の名称 多孔性材料の作製方法
- 3. 補正する者

事件との関係 特許出顧人

住所(居所) 神奈川県横浜市緑区もえぎ野22-4 第6もえぎ野ハイツ

マスターヒテーキ

氏名(名称) 益田秀智 (ほか2名)

4. 代理人

住所 (居所)

氏名 (名称)

- 5. 補正命令の日付 自発
- 6. 補正の対象 発明の詳細な説明の欄
- 7. 補正の内容

#### 明細書

第4頁第8行目「(a)」とあるを「第1図」。

第4頁第10行目「(a)」とあるを「第1図」,

第4頁第12行目「(c)」とあるを「第3図」。

第4頁第13行目「(a)」とあるを「第1図」,

第4頁第14行目「(d)」とあるを「第4図」。

第5頁第2行目「(e)」とあるを「第5図」,

第5頁第4行目「(a)」とあるを「第1図」。

第5頁第5行目「(f)」とあるを「第6図」と補正する.



# 方套

## 4. 図面の簡単な説明

第1図はアルミニウム陽極酸化皮膜断面模式図、

第2図は細孔内部に他の物質を充填した状態図,

第3回はアルミニウム地金を容解除去した図,

第4図はアルミニウム陽極酸化皮膜を溶解除去し

て得られる柱状構造体(ネガ構造),

第5回は柱状構造体に他の物質を充塡した状態。

第 6 図は最終的に得られる多孔性材料 (ポジ構造体).

1 .... 地 金 アル ミニ ウム

2 . . . . 陽 極 酸 化 皮 膜 パ リ ア ー 層

3 . . . . 陽 極 酸 化 皮 膜 ポ ー ラ ス 層

4 . . . . 細孔

5 . . . . 充 塌 物

6 .... 置換物質

#### 特許庁長官最

1. 事件の表示 平成元年特許顧第74388号

2. 発明の名称 多孔性材料の作製方法

3. 補正する者

事件との関係 特許出願人

住所(居所) 神奈川県横浜市緑区もえぎ野22-4 第6もえぎ野ハイツ

氏名(名称) 益田秀明 (ほか2名)

4. 代理人

住所 (居所)

氏名 (名称)

5. 補正命令の日付(発送日) 平成元年7月4日

6. 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欄,

छ क

7. 補正の内容

明細書の図面の簡単な説明 別紙のとおり補正する.

図面 別紙のとおり図中(a)とあるを第1図,(b)とあるを第 2図,(c)とあるを第3図,(e)とあるを第4図,(f) とあるを第5図,(g)とあるを第6図と補正する.

方式 前



